

Chang / Abeles

Plasma Synthesis and Etching of Electronic Materials: Volume 38



41,50 €

38,79 € (zzgl. MwSt.)

Lieferfrist: bis zu 10 Tage

Artikelnummer: 9780931837036

Medium: Buch

ISBN: 978-0-931837-03-6

Verlag: Cambridge University Press

Erscheinungstermin: 04.04.1985

Sprache(n): Englisch

Auflage: Erscheinungsjahr 1985

Serie: MRS Proceedings

Produktform: Gebunden

Gewicht: 1043 g

Seiten: 540

Format (B x H): 157 x 236 mm

